(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 22. August 2002 (22.08.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/065557 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H01L 51/20

(21) Internationales Akteuzeichen:

PCT/DE02/00312

(22) Internationales Anmeldedatum:

29. Januar 2002 (29.01.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

101 05 914.0 9. Februar 2001 (09.02.2001) DB

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DB]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DB).

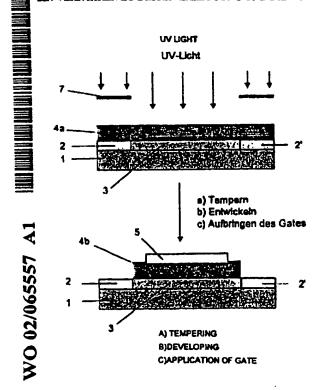
(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (mar für US): BERNDS, Adolf [DE/DE]; Adabert-Stifter-Str. 11, 91083 Baiersdorf (DE). FIX, Waiter [DE/DE]; Mühlstr. 20 a, 90762 Fürth (DE). ROST, Henning [DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DB).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(\$4) Title: ORGANIC FIELD EFFECT TRANSISTOR WITH A PHOTOSTRUCTURED GATE DIELECTRIC, METHOD FOR THE PRODUCTION AND USE THEREOF IN ORGANIC ELECTRONICS

(54) Bezeichnung: ORGANISCHER FELDEFFEKT-TRANSISTOR MIT FOTOSTRUKTURIERTEM GATE-DIELEKTRIKUM, EIN VERFAHREN ZU DESSEN ERZEUGUNG UND DIE VERWENDUNG IN DER ORGANISCHEN ELEKTRONIK



- (57) Abstract: The invention relates to an organic field effect transistor which is especially characterized by a cross-linked, structured insulating layer (4) on which the gate electrode (5) is arranged. The structure of the OFBT ensures that the gate electrode (5) of an OFBT can be used as a strip conductor to the source electrode (2) of the next transistor and can be used in the construction of larger circuits.
- (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen organischen Feldeffekt-Transistor der sich insbesondere durch eine vernetzte und strukturierte Isolatorschicht (4) auszeichnet, auf welcher die Gate-Elektrode (5) angeordnet ist. Der Aufbau des OFETs garantiert dass die Gate-Elektrode (5) eines OFETs gleichzeitig als Leiterbahn zur Source-Elektrode (2) eines nächsten Transistors und damit zum Aufbau grösserer Schaltungen genutzt werden kann.

Erkiärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstoaten JP, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) mur für US

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der f\(u\) Anderungen der Anspr\(u\) che geltenden
Frist; Ver\(\tilde{\textit{Offentlichung wird wiederholt, falls Anderungen eintreffen \)

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abhürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

1

Beschreibung

25

Organischer Feldeffekt-Transistor mit fotostrukturiertem Gate-Dielektrikum, ein Verfahren zu dessen Erzeugung und die Verwendung in der organischen Elektronik.

Die vorliegende Erfindung betrifft organische Feldeffekt-Transistoren, sogenannte OFETs, mit fotostrukturiertem Gate-Dielektrikum sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und 10 die Verwendung dieser Feldeffekt-Transistoren in der organischen Elektronik.

Feldeffekt-Transistoren spielen auf allen Gebieten der Elektronik eine zentrale Rolle. Um sie an besondere Anwendungszwecke anzupassen, war es erforderlich sie leichter und flexibler zu gestalten. Durch die Entwicklung von halbleitenden und
leitenden Polymeren wurde die Erzeugung von sogenannten organischen Feldeffekt-Transistoren möglich, die in allen Teilen,
einschließlich der Halbleiterschicht sowie der Source-,
Drain- und Gate-Elektroden aus Polymermaterialien hergestellt
sind.

Bei der Herstellung organischer Feldeffekt-Transistoren müssen jedoch mehrere organische Schichten übereinander strukturiert werden, um beispielsweise ein OFET des allgemeinen Aufbaus, wie er in Fig. 1 dargestellt ist, zu erhalten. Das ist mit herkömmlicher Fotolithografie, welche eigentlich zur Strukturierung von anorganischen Materialien dient, nur sehr eingeschränkt möglich. Die bei der Fotolithografie üblichen Arbeitsschritte greifen bzw. lösen die organischen Schichten an und machen diese somit umbrauchbar. Dies geschieht beispielsweise beim Aufschleudern, beim Entwickeln und beim Ablösen eines Fotolackes.

Dieses Problem wurde mit einem organischen Feldeffekt-Transistor gelöst, wie er in Applied Physics Letters 1998, Seite 108 ff. beschrieben ist. Als Substrat wird hier ein Po-

2

lyimidfilm verwendet, auf den Polyanilin aufgeschichtet wird.

In dieser ersten Polyanilin-Schicht wird durch Bestrahlung durch eine erste Maske die Source- und Drain-Elektrode ausgebildet. In dieser ersten Schicht wird auch eine Halbleiter
5 schicht aus Poly(thienylenvinylen) PTV gebildet. Darauf wird dann Polyvinylphenol mit Hexamethoxymethylmelamin HMMM vernetzt. Diese Schicht dient als Gate-Dielektrikum und als Isolator für die nächste Schicht und die Kontaktverbindungen.

Darauf wird schließlich eine weitere Polyanilinschicht ausgebildet, in welcher durch Strukturieren die zweite Lage von Kontaktverbindungen und die Gate-Elektrode definiert wird.

Die Durchkontaktierungen werden mechanisch durch Einstechen von Nadeln erzeugt.

15 Bei diesem Verfahren wird vermieden, dass vorangehend aufgetragende Schichten aufgelöst oder sonst wie beschädigt werden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass insbesondere der letzte Arbeitsschritt zur Ausbildung der Durchkontaktierungen, die auch "vias" (vertical interconnects) genannt werden, die Herstellung komplexer Schaltungen nicht zulässt.

In Applied Physics Letters 2000, Seite 1487 wird zur Lösung dieses Problems beschrieben, niederohmige Durchkontaktierungen mittels Fotostrukturierung von Fotoresistmaterial in die Feldeffekt-Transistorstruktur einzubringen. Hierzu wird ein anderer Aufbau des OFETs, nämlich eine sogenannte "bottomgate"-Struktur für unabdingbar gehalten. Beim Erzeugen einer "top-gate"-Struktur gleicher Zusammensetzung würden sich nicht akzeptierbar hohe Kontaktwiderstände in der Größenordnung von MΩ ergeben.

Der Aufbau und die Arbeitsschritte zur Strukturierung dieses OFETs mit "bottom-gate"-Struktur sind jedoch komplex, was eine wirtschaftliche Herstellung insbesondere komplexer Schaltungen nicht möglich macht.

PCT/DE02/00312

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher einen organischen Feldeffekt-Transistor bzw. ein Verfahren zu dessen Herstellung anzugeben, das den Einsatz der Fotolithografie ohne das Angreifen bzw. Anlösen der organischen Schichten in allen Arbeitsschritten zulässt sowie einen Strukturaufbau ermöglicht, der die Durchkontaktierung zwischen Leiterbahnen auf verschiedenen Ebenen in organischen integrierten Schaltungen in einfacher Weise ermöglicht. Die organischen Feldeffekt-Transistoren sollten dabei gleichzeitig kostengünstig und wirtschaftlich in einfachen Arbeitsschritten herstellbar sein.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist demnach ein organischer Feldeffekt-Transistor, der sich dadurch auszeichnet,

dass auf einem flexiblen Substrat in einer ersten Schicht
Source- und Drain-Elektroden sowie ein Halbleiter angeordnet
sind, auf dem in einer zweiten Schicht ein Isolator strukturiert ausgebildet und auf den in einer dritten Schicht eine
Gate-Elektrode aufgebracht ist (top-gate-Struktur).

20

25

Der erfindungsgemäße organische Feldeffekt-Transistor ist leicht und äußerst flexibel, da er nur aus organischen Schichten aufgebaut ist, die überwiegend mittels Fotolithografie, jedoch ohne Verwendung von Fotolack, strukturiert sind. Durch das Strukturieren insbesondere der Isolatorschicht kann die Gate-Elektrode des erfindungsgemäßen organischen Feldeffekt-Transistors gleichzeitig als Leiterbahn zur Source-Elektorde des nächsten Transistors genutzt werden.

30 Vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfindungsgegenstandes ergeben sich aus den Unteransprüchen 1 bis 10.

So können als Substrat hauchdünne Gläser, aus Kostengründen jedoch bevorzugt Kunststofffolien, eingesetzt werden. Polyethylenterephthalat- und Polyimidfolien werden insbesondere bevorzugt. Das Substrat sollte in jedem Fall so leicht und flexibel wie möglich sein. Da die Dicke des Substrates die

eigentliche Dicke des gesamten Bauelementes bestimmt, alle anderen Schichten sind zusammen nur etwa 1000 nm dick, sollte auch die Substratdicke so gering wie möglich gehalten werden. Sie liegt überlicherweise im Bereich von etwa 0,05 - 0,5 mm.

10

Die Source- und Drain-Elektroden können aus den verschiedensten Materialien bestehen. Die Art des Materials wird wesentlich durch die Art der bevorzugten Herstellung bestimmt werden. So können beispielsweise Elektroden aus Indium-Zinn-Oxid (ITO) durch Fotolithografie auf mit ITO beschichteten Substraten erzeugt werden. Das ITO wird dabei auf den nicht vom Fotolack bedeckten Stellen weggeätzt. Auch können Elektroden aus Polyanilin (PANI) entweder durch Fotostrukturierung oder durch Fotolithografie auf mit PANI beschichteten Substraten erzeugt werden. Gleichermaßen können Elektroden aus leitfähi-15 gen Polymeren durch aufdrucken des leitfähigen Polymeres direkt auf das Substrat erzeugt werden. Leitfähige Polymere sind beispielsweise dotiertes Polyethylen (PEDOT) oder gegebenenfalls PANI.

20

25

Die Halbleiterschicht besteht beispielsweise aus konjungierten Polymeren, wie Polythiophenen, Polythienylenvinylenen oder Polyfluorenderivaten, die aus Lösung durch spin-coating, Rakeln oder Bedrucken verarbeitbar sind. Für den Aufbau der Halbleiterschicht eignen sich auch sogenannte "small molecules", d.h. Oligomere wie Sexithiophen oder Pentacen, die durch eine Vakuumtechnik auf das Substrat aufgedampft werden.

Ein wesentlicher Aspekt des vorliegenden Erfindungsgegenstan-30 des ist jedoch die Art und Weise des Aufbaus der Isolatorschicht. Es handelt sich um einen vernetzten Isolator, der mittels Fotolithografie, also unter partieller Belichtung vernetzt und strukturiert wird. Ein Isolatormaterial wird mit einem Vernetzer unter saurer Katalyse stellenweise vernetzt.

35

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung geeignete Isolatormaterialen sind beispielsweise Poly-4-hydroxystyrol oder Hydroxylgruppen enthaltende Melamin-Formaldehyd-Harze. Der Vernetzer ist säureempfindlich und insbesondere Hexamethoxymethylmelamin (HMMM). Die saure Katalyse wird mittels eines Fotoinitiators, beispielsweise Diphenyliodoniumtetrafluoroborat oder Triphenylsulfoniumhexafluoroantimonat bewirkt, die unter dem Einfluss von Licht eine Säure bilden.

Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung eines organischen Feldeffekt-Transistors, bei dem man in üblicher Weise ein flexibles Substrat mit einer Source- und Drain-Elektrode sowie einem Halbleiter versieht und sich dadurch auszeichnet, dass man auf dem Halbleiter einen Isolator aufbringt, indem eine Lösung eines Isololatormaterials, die einen säureempfindlichen Vernetzer sowie einen Fotoinitiator enthält, aufträgt, durch eine Schattenmaske, welche Source- und Drain-Elektroden abdeckt, belichtet und anschließend tempert, wobei an den belichteten Stellen eine Vernetzung bewirkt wird und auf den so vernetzten und strukturierten Isolator die Gate-Elektrode aufgebracht wird.

20

15

10

Einzelheiten und bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich aus den Unteransprüchen 12 bis 18. Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Fig. 1 bis 3 sowie eines Ausführungsbeispieles näher erläutert.

25

In den Zeichnungen zeigen:

- Fig. 1 den Aufbau eines herkömmlichen OFETs;
- Fig. 2 den Aufbau eines erfindungsgemäßen OFETs; und
- 30 Fig. 3 chemische Reaktionen, die der Herstellung der vernetzten, strukturierten Isolatorschicht zugrundeliegen.

Ein herkömmlicher OFET besteht aus einem Substrat 1, Sourcebzw. Drain-Elektroden 2 und 2', einem Halbleiter 3, einem Isolator 4 und der Gate-Elektrode 5. Bei dem herkömmlichen O-

6

FET sind Kontaktfahnen 6 für die Zusammenstellung einzelner OFETs zu größeren Schaltungen erforderlich.

Gemäß Fig. 2 wird für die Erzeugung eines erfindungsgemäßen 5 OFETs von einer ähnlichen Grundstruktur wie bei einem herkömmlichen OFET ausgegangen. Mit anderen Worten, auf einem Substrat 1 sind Source- und Drain-Elektroden 2 und 2º sowie eine Halbleiterschicht 3 ausgebildet. Source- und Drain-Elektroden 2 und 2' sowie der Halbleiter 3 liegen in einer Schicht. Auf dieser Schicht wird durch spin-coating, Rakeln 10 oder ähnliche Arbeitsweisen flächig eine dünne Schicht eines Isolatormateriales, beispielsweise Poly-4-Hydroxystyrol (PVP) oder Hydroxylgruppen enthaltende Melamin-Formaldehyd-Harze, aufgebracht. In der zum Aufbringen benötigten Lösung sind neben dem Isolatormaterial ein säureempfindlicher Vernetzer, 15 wie beispielsweise Hexamethoxymethylmelamin (HMMM) sowie ein Fotoinitiator, zum Beispiel Diphenyliodoniumtetrafluoroborat oder Triphenylsulfoniumhexafluoroantimonat, enthalten. Diese Schicht 4a wird dann durch eine Schattenmaske 7, vorzugsweise mit UV-Licht, belichtet. Durch die Belichtung erzeugt der Fo-20 toinitiator gemäß Reaktionsschema (a) in Fig. 3 eine Säure, welche die Vernetzung zwischen dem Isolatormaterial und dem Vernetzer unter Einwirkung von Temperatur, also in einem nachfolgendne Temperschritt, vernetzt (Reaktionsschema (b) in Fig. 3). Das Tempern wird bei relativ niedrigen Temperaturen, 25 etwa zwischen 100°C und 140°C, vorzugsweise bei 120°C, vorgenommen. Dadurch wird sichergestellt, dass die unbelichteten Stellen unvernetzt bleiben, da ohne Katalysator wesentlich höhere Temperaturen zum Vernetzen benötigt werden. In einem abschließenden Entwicklungsschritt wird der unvernetzte Iso-30 lator mit einem geeigneten Lösungsmittel, beispielsweise n-Butanol oder Dioxan, durch abspülen entfernt. Wie in der Fig. 2 dargestellt ist, wird dadurch direkt über der Halbleiterschicht 3 eine vernetzte und strukturierte Isolatorschicht 4b erzeugt, auf welcher schlussendlich die Gate-Elektrode wie 35 oben beschrieben aufgebracht wird.

7

Bei dem vorliegenden Verfahren wird also das GateDielektrikum durch Fotolithografie ohne Verwendung von Fotolack erzeugt. Im Resultat ergibt sich ein OFET dessen GateElektrode gleichzeitig als Leiterbahn zur Source-Elektrode
des nächsten Transistors genutzt werden kann. Eine Durchkontaktierung zwischen Leiterbahnen auf verschiedenen Ebenen in
organischen integrierten Schaltungen wird ermöglicht.

Hierfür wird nachfolgend ein Ausführungsbeispiel angegeben, 10 das die Reaktionsbedingungen im Einzelnen angibt.

Ausführungsbeispiel für das Erzeugen eines Gate-Dielektrikums

5ml einer 10%igen Lösung von Poly-4-Hydroxystyrol in Dioxan

werden mit 20 mg Hexamethoxymethylmelamin und einer katalytischen Spur Diphenyliodoniumtetrafluoroborat versetzt und durch spin-coating auf ein Substrat, auf dem sich bereits Elektroden und Halbleiter befinden, flächig aufgebracht. Das Substrat wird durch eine Schattenmaske belichtet und anschließend 30 Minuten bei 120°C getempert. Nach dem Abkühlen wird der Isolator an den nichtbelichteten und damit nichtvernetzten Stellen durch intensives Spülen bzw. Einlegen mit bzw. in n-Butanol entfernt. Die Gate-Elektrode wird darauf ausgebildet.

25

Die erfindungsgemäßen OFETs eignen sich hervorragend für Anwendungen im Bereich der organischen Elektronik und insbesondere bei der Herstellung von Identifizierungsstickern (Ident-Tags), elektronischen Wasserzeichen, elektronischen Bar-Codes, elektronischem Spielzeug, elektronischen Tickets, für die Anwendung im Produkt- bzw. Plagiatschutz oder der Anti-Diebstahlssicherung.

8

Patentansprüche

1. Organischer Feldeffekt-Transistor, dadurch gekennzeichnet, dass auf einem flexiblen Substrat (1) in einer ersten Schicht Source- und Drain-Elektroden (2, 2') sowie ein Halbleiter (3) angeordnet sind, auf dem in einer zweiten Schicht ein Isolator (4) strukturiert ausgebildet und auf dem in einer dritten Schicht eine Gate-Elektrode (5) aufgebracht ist.

10

- Organischer Feldeffekt-Transistor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das das Substrat dünnstes Glas (Glasfolie) oder eine Kunststofffolie ist.
- 3. Organischer Feldeffekt-Transistor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat (1) Polyethylenterephthalat oder insbesondere Polyimidfolie ist.
- 4. Organischer Feldeffekt-Transistor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Source- und
 Drain-Elektroden (2, 2') aus Indium-Zinn-Oxid (ITO), Polyanilin (PANI) und/oder leitfähigen Polymeren gebildet
 ist.
- Organischer Feldeffekt-Transistor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Halbleiter
 (3) aus konjugierten Polymeren oder Oligomeren gebildet ist.
- 30 6. Organischer Feldeffekt-Transistor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Isolator (4) aus einem mit einem Vernetzer in Gegenwart eines Fotoinitiators vernetzten Isolatormaterial gebildet ist.
- 7. Organischer Feldeffekt-Transistor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Isolatormaterial aus Poly-

9

4-hydroxystyrol oder aus Hydroxylgruppen enthaltenden Melamin-Formaldehydharzen ausgewählt ist.

- 8. Organischer Feldeffekt-Transistor nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Vernetzer säureempfindlich, insbesondere Hexamethoxymethylmelamin (HMMM) ist.
- 9. Organischer Feldeffekt-Transistor nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Fotoinitator aus Diphenyliodoniumtetrafluoroborat und Triphenylsulfoniumhexafluoroantimonat ausgewählt ist.
- 10.Organischer Feldeffekt-Transistor nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Gate-Elektrode aus Polyanilin, anderen leitfähigen Polymeren oder Carbon Black gebildet ist.
- 11. Verfahren zur Herstellung eines organischen Feldeffekt-Transistors bei dem man in üblicher Weise ein flexibles 20 Substrat (1) mit einer Source- und Drain-Elektrode (2, 2') sowie einem Halbleiter (3) versieht, dadurch gekennzeichnet, dass man auf dem Halbleiter (3) einen Isolator (4) aufbringt, indem eine Lösung eines Isolatormaterials, die einen säureempfindlichen Vernetzer sowie einen Fotoinitiator enthält aufträgt, 25 durch eine Schattenmaske, welche Source- und Drain-Elektroden (2, 2') abdeckt, belichtet und anschließend tempert, wobei an den belichteten Stellen eine Vernetzung bewirkt wird und auf den so vernetzten und strukturierten 30 Isolator (4) die Gate-Elektrode (5) aufgebracht wird.
 - 12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Isolatormaterial aus Poly-4-hydroxystyrol oder aus Hydroxylgruppen enthaltenden Melamin-Formaldehydharzen ausgewählt wird.

10

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Vernetzer säureempfindlich, insbesondere Hexamethoxymethylmelamin (HMMM) ist.

5 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Fotoinitiator unter Einwirkung von Licht eine Säure bildet und insbesondere aus Diphenyliodoniumtetrafluoroborat und Triphenylsulfoniumhexaantimonat ausgewählt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die das Isolatormaterial, den Vernetzer und den Fotoinitiator enthaltende Lösung durch spincoating oder Rakeln aufgetragen wird.

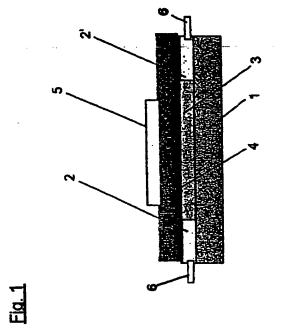
15

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass mit UV-Licht belichtet wird.

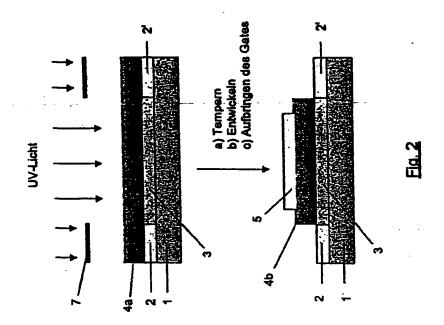
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch ge-20 kennzeichnet, dass bei einer Temperatur zwischen 100°C und 140°C getempert wird.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Temperatur von 120°C getempert wird.

- 19. Verwendung des organischen Feldeffekttransistors nach einem der vorhergehenden Ansprüche in der organischen Elektronik.
- 20. Verwendung des organischen Feldeffekttransistors nach einem der vorhergehenden Ansprüche für Identifizierungssticker (Ident-Tags), elektronische Wasserzeichen, elektronische Bar-Codes, elektronisches Spielzeug, elektronische Tickets, im Produkt- bzw. Plagiatschutz oder der AntiDiebstahlsicherung.



Stand der Technik



PCT/DE 02/00312

A CLASSIFIC	CATION OF SUBJECT MATTER						
ÎPC 7	H01L51/20						
		and 100					
	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS S	EAPCHED sumentation searched (classification system followed by classification	symbolis					
IPC 7	H01L						
Dogmentatio	on searched other than minimum documentation to the extent that su	n documents are included in the fields ser	rched				
	tta base consulted during the international search (name of data base	e and, where practical, search terms used)					
EPO-Int	ternal, INSPEC, PAJ						
Ì							
]			·				
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rela	vant passages	Relevant to claim No.				
l _x	DE 100 06 257 A (IBM)		1-3				
1^	14 September 2000 (2000-09-14)		. • •				
1	figure 4						
1			10.00				
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric i circuits and light-emitting diode	ntegrated	19,20				
ļ	ELECTRON DEVICES MEETING, 1997.	ECHNICAL					
1	DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON	I, DC, USA					
Ì	7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA	N,IEEE,					
1	US, 7 December 1997 (1997-12-07), pa						
l l	331-336, XP010265518	1962					
	ISBN: 0-7803-4100-7						
Α	the whole document	•	11				
	WO 01 08241 A (E INK CORP)		11				
^	1 February 2001 (2001-02-01)		**				
ļ	abstract; figure 4						
ł		,	ĺ				
L		-/					
X Fu	erther documents are listed in the continuation of box C.	Palent family members are listed	in annex.				
• Special	categories of cited documents :	"T" later document published after the Int	emational films date				
.V. docni	"A" document defining the general state of the art which is not clear in interested the profession but clear in the conflict with the application but clear in interested the profession but						
	considered to be of particular relevance invention						
filing	"L' document which may throw doubts on priority claim(s) or shown an inventive an inventive an inventive an inventive and invent						
white	which is clied to establish the publication dise of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention						
.O. qoon	"O' document reterring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu-						
	other means ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.						
later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family							
Date of th	he actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	earch tebout				
	11 June 2002 19/06/2002						
Name on	id mailing address of the ISA	Authorized officer					
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentinan 2						
	NL - 2280 HV Riswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-301 6	Königstein, C					

rnal Application No PCT/DE 02/00312

	ition) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	LOWE J ET AL: "POLY(3-(2-ACETOXYETHYL)THIOPHENE): A MODEL POLYMER FOR ACID-CATALYZED LITHOGRAPHY" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 85, 1997, pages 1427-1430, XP000826731 ISSN: 0379-6779 the whole document	11
A	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25 November 1997 (1997-11-25) abstract; figure 3	11
P,X	SCHRODNER M ET AL: "Plastic electronics based on semiconducting polymers" FIRST INTERNATIONAL IEEE CONFERENCE ON POLYMERS AND ADHESIVES IN MICROELECTRONICS AND PHOTONICS. INCORPORATING POLY, PEP & ADHESIVES IN ELECTRONICS. PROCEEDINGS (CAT. NO.01TH8592), FIRST INTERNATIONAL IEEE CONFERENCE ON POLYMERS AND ADHESIVES IN MICR, pages 91-94, XP001077730 2001, Piscataway, NJ, USA, IEEE, USA ISBN: 0-7803-7220-4 the whole document	1-5,10

information on patent family members

onal Application No PCT/DE 02/00312

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 10006257	A	14-09-2000	US CN DE JP SG TW	6180956 B1 1266287 A 10006257 A1 2000260999 A 82680 A1 461116 B	30-01-2001 13-09-2000 14-09-2000 22-09-2000 21-08-2001 21-10-2001
WO 0108241	A	01-02-2001	AU EP WO	6358000 A 1198851 A1 0108241 A1	13-02-2001 24-04-2002 01-02-2001
US 5691089	A	25-11-1997	US US US	5567550 A 5677041 A 5942374 A	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

tionales Aktenzalchen
PCT/DE 02/00312

		PUITUE UZ		1
	ANGESEMBNE UNTERLAGEN		Betr. Anspruch Nr.	1
(Fortsetts	ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTEFLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	eden Telle	SES. Mishronian]
alegories	Bezeichnung der Vergiteruschung.		11	1
A P,X	LOWE J ET AL: "POLY(3-(2-ACETOXYETHYL)THIOPHENE): A MODEL POLYMER FOR ACID-CATALYZED LITHOGRAPHY" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CM, Bd. 85, 1997, Seiten 1427-1430, XP000826731 ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25. November 1997 (1997-11-25) Zusammenfassung; Abbildung 3 SCHROONER M ET AL: "Plastic electronics based on semiconducting polymers" FIRST INTERNATIONAL IEEE CONFERENCE ON POLYMERS AND ADMESIVES IN MICROELECTRONICS, AND PHOTONICS. INCORPORATING POLY, PEP & ADMESIVES IN ELECTRONICS. PROCEEDINGS (CAT. NO.01TH8592), FIRST INTERNATIONAL IEEE CONFERENCE ON POLYMERS AND ADMESIVES IN MICR, Seiten 91-94, XP001077730 2001, Piscataway, NJ, USA, IEEE, USA ISBN: 0-7803-7220-4 das ganze Dokument		11 1-5,10	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

pcT/DF 02/00312

		PCT/DE UZ/UC	312		
	TO INC. OF ANNELDLINGSGEGENSTANDES				
A KLASSIPIZ IPK 7	ierling des anmeldungsgegenstandes H01L51/20				
Nach des Inter	nationalen Paternikassifikudon (IPR) oder nach der nationalen Klassifikution	und der IPK			
	ANDREA ARRISTE				
Pecherchierte	r Mindestprütstoff (Klassificationssystem und Russingsprissystem)				
IPK 7	HUIL				
	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit die	se unter die recherchlerten Gebiete fa	en .		
Recharchiene	aber nem zem				
	Internationalen Recherche konsulterte elektronische Datenbank (Name de	r Oslanbank und evil. verwendete Su	chbegrife)		
			l		
EPO-In	ternal, INSPEC, PAJ				
1					
	ACTIVITY ACTIVITY				
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, zoweit arforderlich unter Angebe der i	n Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.		
Kategories	Bezeichnung der Verleitung				
x	DE 100 06 257 A (IBM)		1-3		
^	14. September 2000 (2000-09-14)				
1	Abbildung 4				
l _x	DE LEEUW D N ET AL: "Polymeric int	egrated	19,20		
1"	circuits and light-emitting glodes	HNICAL			
	I RICET INTERNATIONAL WASHINGTON.	DO, DON			
l l	7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA,I	EEE,			
l l	US, 7. Dezember 1997 (1997-12-07), Set	iten	1		
	331-336, XP010265518				
	ISBN: 0-7803-4100-7		11		
A	das ganze Dokument		111		
A	WO 01 08241 A (E INK CORP)	NK CORP)			
	1. Februar 2001 (2001-02-01) Zusammenfassung; Abbildung 4				
1		·	1		
X	AAGEGIE AGIONALITIES INTRACTION AND ACCOUNTS AND ACCOUNTS AGION AC	X Siehe Anhang Palentfamilie			
1 2 2 2		C Spätere Veröffentlichung, die nach d oder dem Prioritätedatum veröffentli			
.V. A	*A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik den in der Anmeidung nicht kolleden, sonberen ist zugrundelleg. Anmeidung nicht kolleden, sonberen ist zugrundelleg. Erffindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundelleg.				
.E. 9ã	eres Dokument, das jedoch erst am öder nach dem umernaucksern	Theorie angegeten ist X Veröffentlichung von bezonderer Be- kann allein ausgrund dasser Veröffen			
უ. ve	vermischung, die geeignei ist, einen Priorzässenspruch zweitelhall er- röfflentlichung sie geeignei ist, einen Priorzässenspruch zweitelhall er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung belegt werden underen im Recherchenbericht genanntes Veröffentlichung belegt werden v	erfinderischer Tatigliest betwieste b	Author de beenstruchte Enficielie		
	inderen im Hecherchenberche generanderen Grund angegeben ist (wie ioit oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	mit alsoe ories maketing andisting		
l or v	ausgeführt) eröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Bernutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht eine Bernutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	does Verbinding für einen Fachm	na nahellegend ist		
'P' V	eröffentlichtung, die vor dem hist international worden ist dem beanspruchten Prioriäisdatum veröffentlicht worden ist	8º Veröffentlichung, die Mitglied dersei Absendedatum des Internationalen			
Datur	n des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des memasunalen)		
	11. Juni 2002	19/06/2002			
<u> </u>		Bevolimächtigter Bediensteter			
Nam	und Postenschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentiams, P.B. 5818 Patentiaen 2				
	NL - 2280 HV RISWIF Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Königstein, C			
1	Fac: (+31-70) 340-3016				

information on patent family members

onal Application No PCT/DE 02/00312

Patent document sted in search report		Publication date		Patent tamily member(s)	Publication date
DE 10006257	A	14-09-2000	US	6180956 B1	
			CN	1266287 A	13-09-2000
			0E	10006257 A1	
			JP	2000260999 A	2 2- 0 9- 2000
			SG	82680 A1	21-08-2001
			TW	461116 B	21-10-2001
WO 0108241	A	01-02-2001	AU	6358000 A	13-02-2001
MO 0100541	**	00 00 2002	EP	1198851 A1	1 24-04-2002
			MO	0108241 A	01-02-2001
US 5691089	A	25-11-1997	US	5567550 A	22-10-1996
02 2031003	••		US	5677041 A	14-10-1997
			ÜS	5942374 A	24-08-1999

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.